U3-9805-TS-B(1)

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-226659

(43)Date of publication of application: 05.10.1987

(51)Int.CI.

H01L 27/14

H01L 31/10

(21)Application number: 61-068398

(71)Applicant: C

CANON INC

(22)Date of filing:

28.03,1986

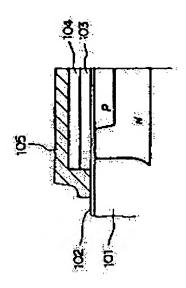
(72)Inventor:

KONDO SHIGEKI MIZUTANI HIDEMASA

#### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To contrive the stabilization of characteristics by preventing an influence of the outside light being incident obliquely by shielding a circuit part formed on a substrate from the light with a light preventing layer laminated on the substrate through an insulating layer and by covering the edge plane of the insulating layer with the light shielding layer. CONSTITUTION: A circuit part consisting of transistors Tr etc. is formed on a P-type semiconductor substrate 101, and on this substrate 101, an insulating layer 102 which will become, for example, a gate insulting film of a MOS Tr is formed. On this layer, thick insulating layers 103 and 104 are formed and further a light preventing layer 105 consisting of Aluminum etc. for shielding the circuit part from light is formed over insulating layers 103 and 104 and on the edge plane of the layer 104. Thus, an influence of light being incident obliquely can be prevented.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

卵日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭62 - 226659

@Int Cl.4

の代 理 人

識別記号

庁内勢理番号

昭和62年(1987)10月5日

H 01 L 27/14 31/10

7525-5F A-6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

半導体装置 の発明の名称

の特 頭 昭61-68398

顧 昭61(1986)3月28日 22出

茂 樹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

73発

弁理士 山下 穣平

英 正 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

## धरा आत अस्ट

1. 名明の名称

半部体验置

2.特許額求の箱開

(1) 遊板に形成された回路部と、前記指板に 絶録層を介して抗層され前記回路部を遮光する選 光層とを有する半路体装置において、

前記絶は潜の端面が実質的に前忽度光層 で殺われていることを特徴とする半導体製数。

- (2) 上記選光階は帯電性であって、一定電位 に設定されていることを特徴とする特許請求の疑 囲加1引急報の半期体験型。
- (3) 上記職光別は上記基板に接続されている ことを特徴とする特許額水の範囲第2項記載の半
- 3. 発明の詳細な説明

[成果上の利用分野]

水流切は進光を必要とする回路部を少なくとも 有する半将体装置に係り、特に国路部への光の侵 入を阻止するとともに、回路動作を安定させるこ とを企関した半導体炎数に関する。

#### 「你来拉您」

以下、一例として、光センサ間とアンプ等の料 辺回路とが同一進版に形成された光センサ袋型の 場合を説明する。

第5 眞は、従来例としての光センサ装置(指木 的には特別限58-183148 号公根に記載されてい る。)の極略的新聞図である。

阿閦において、P 型半帯体の接板しには光セン サ紅PB、NOS トランジスタ部NOS 、パイポーラト ランジスを付出る水子分離領域としてのP + 領域 を挟んで名々形成されている。

光センサ部PDにおいて、N - 前域2 内にP + 領 娘3 が形成され、 P+ −X = 型のフォトダイオー ドが呼迎されている。NOS トランジスタはNOS に 仕、# - 如旦4 内にP + 如以5 がソースおよびド レイン領域として形成され、また、パイポーラト ランジスタ間町には、N - 前級8 内にペース領域 としてのP^ 領域7 が形成されている。

このような店板!上に厚さ800 人のゲート酸化限を形成し、N+領域を形成しようとする部分を選択的にエッチング除去する。そして、リンをドープしたポリシリコンを堆積してパターニングすることによって、フォトダイオードの電極8、ROSトランジスタのゲート電極8、バイポーラトランジスタのエミッタ電極10およびコレクタ電極11を各々形成する。続いて、熱酸化により厚さ1500~2000人の耐化限12を形成するとともに、ポリシリコン中の不純物リンを基板1内に拡散させ、N+領域13、エミッタ領域14およびN+領域15を各々形成する。

7

次に、酸化版12上にCVD 法により厚さ8000人のPSG 版18を形成した後、酸化版12およびPSG 版18にコンタクトホールを形成し、A1配級17を名案子に形成する。続いて、プラズマ空化版18を形成した後、A1の遮光器18を形成し、更にパッシベーション用プラズマ空化版20を形成する。続いて、プラズマエッチングによって、フォトダイオードPD上のプラズマ空化版20および18と変光器18を致

特性を変数させる結果となる。このような多低反射は、屈折平の異なる絶縁層が改造されている場合の界面間においても生する。

また、光センサ装置の偏保だけではなく、受光 部21から斜めに光が入射する場合にも回復の山力 特性の変数が生じてしまう。

## [問題点を解映するための手段]

水焼明による半導体製鉄は、造板に形成された 回路部と、前窓基板に絶縁層を介して被煙され前 記側路部を遮光する遮光燈とを有する半導体製鉄 において

前記絶縁形の韓丽が実質的に前記載光層で模力 れていることを特徴とする。

#### 【作用】

このように、絶縁層の娘面が憲光層で限われていることで、斜めに入射する外光の影響を防止することができ、特性の安定した半導体装置を提供することができる。また、絶縁層の娘面を憲光殿で扱うという特別な工程は必要でなく、遮光層を形成する工程によって容易に形成することができ

去し、受光信21を形成する。

このような構成において、外光は受光部21を直 してフォトダイオードPBに入別するだけであり、 その他の部分は遮光滑19によって外光が遮断され ている。

・また、強い外光の下では、更に受光部21を残して温い樹脂を被散する二銀モールドが行われている。

## 【苑男が解決しようとする問題点】

しかしながら、このような構成の半弱体製設で は、強い光が斜めに入射した場合、遅光する必要 のある漢子はに光が侵入し出力特性を変勢させる という問題点を有していた。

第6図は、上記受来例の場部の校式的新聞図である。同図において、光22が斜めに入射すると、 基板1の界面と遮光層18の界面との間で多重反射 を鍛返し、トランジスタ等の張子郎に到達するし てしまう。通常は、数回の反射で光強度は急激に 被殺するために問題とならないが、強い光の場合 は多重反射を築返して楽子郎に到達し、その出力

#### ۵.

#### [ 爽 進 例 ]

以下、木苑明の突旋例を図面に基づいて詳細に設切する。

第1回は、木発明による半部体を20の第一変施 例の部分的な新面図である。

四図において、P 型半導体波板101 にウトランジスタ等から成る四路部が形成され、塩板101 上には例えば308 トランジスタのゲート絶縁限となる厚さ約1500人程度の移い絶縁層102 が形成されている。その上に厚い絶縁層103 および104 が形成され、更に四路部を遮光するための41等の遮光層105 が絶縁層104 上と絶疑暦103 および104 の短面とに形成されている。

絶量器 103 および104 の厚さの合計は14000 ~ 18000 人であり、絶量器 102 に比べて十分に厚いために、絶量器 103 および104 の適面を選光器 105 で扱うことで、斜めに入射する光の影響を十分に防止することができる。

、また。木変施例では、進光層105 が41等の将道

## 特別昭 62-226659 (3)

性材料で形成されているが、 基板 101 と始縁層 102 を挟んで設けられているために、 電気的には 浮遊状型にある。勿論、 基光層 105 をコンタクトホール等を通して基板 101 に接続し接地で位に関定してもよい。

Ì

第2凶は、木克明の第二実施祭の部分的な新面 図である。

本変施例では、回路部がウエハのスクライブラインに面しており、絶縁度102、103 および104の幅面が落光時105 によって完全に覆われている。このために、斜めに入射する光をより完全に阻止することができる。

第3 図は、水発明の第三実施例の部分的な新聞 図である。

水災施例では、たとえば受光部を有するフォト ダイオード部108 と回路部107 とが案子分離領域 108 によって世気的に分離されている場合を示し ている。この場合、受光部の側壁から斜めに入射 した光が多重反射によって回路部107 に到達する 可能性がある。

フォトダイオード 108 を構成し、またコレクタ領域 111 ドベース領域 113 が形成される。ベース領域 113 には更にエミック領域 114 が形成され、同時にコレクタ電極とオーミックコンタクトをとるための N + B1.15 が形成される。

このようなフォトダイナード部108 および回路 部107 上に、絶縁暦182、103 および104 と配線 118 とが形成され、更に回路第107 を囲むように 絶縁暦103 および104 が映去される。続いて、A1 字の導電性材料から成る遮光暦105 および 105 が がフォトダイオード108 の受光部117 を除いて形成される。ただし、遮光暦 105 は絶縁暦103 お よび104 の場面となる改善機に形成される遮光層 105 の一部分である。この温光層 105 が絶縁層 の場面を使っているために、強い光が斜めに入射 しても、阻路部107 への光の侵入は肌止され、回 路特性の安定化が透成される。

また、改善部の選光財 105°の一部分は案子分 強領域108 上に形成されているために、絶縁財 102 を独去して変光暦 105°と接続し、変光燈 これを助止するために、関路部107 上の絶縁層 102 、103 および104 の嬉価をP \* 桌子分離領域 108 上に形成し、その嬉価を遮光層105 で殺って 関路は107 への光の人射を防止している。

また、盆光暦105 は不純物遺成の高いP + 索子 分離領域108 に接続しているために、常に一定地 位に維持されており、遮光暦105 および拡破101 との間の寄生容量を小さく、かつ安定化すること ができ、回路部の特性を向上させることができ る。

第4図(A) は、木烙明の応用例である光センサ 装置の板略的平面図、第4図(B) は、そのI-I 維新面図である。

不図において、フォトダイオード部108 と研路部107 とはP↑ 素子分離領域108 によって電気的に分離されている。

フォトダイオード部108 および回路部107 は、 次にように構成されている。まず、F + 埋込だ 108 上に F 旬域110 およびコレクタ領域111 が形 成され、 F 領域110 に P 領域112 が形成されて

105 を一定電位に維持することもできる。こうすることで、塩光暦105 と法板101 との側の寄生容及の変化を抑えることができ、回路第107 の安定性を更に向上させることができる。したがって、外光に影響されることなく、フォトダイオード108 から出力される数小信号を安定した動作によって増幅し、また変換することができる。

## 【処明の効果】

以上詳細に説明したように、木苑明による半導体製型は、絶縁層の端面が変光層で積われていることで、斜めに入射する外光の影響を防止することができ、外光に影響されない安定した動作を得ることができる。

また、絶縁層の増加を遮光層で扱うという特別 な工程は必要でなく、遮光層を形成する工程に よって容易に形成することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は、木発明による半男体炎烈の第一災施 例の部分的な新面関、

第2回は、水売明の第二実施例の部分的な斯爾

図、...

- 游3図は、水発明の第三変施例の部分的な断面 図

374 図(A) は、本発明の応用例である光センサ 装置の概略的平面図、374 図(B) は、その I - I 級形面図、

第5図は、従来例としての光センサ装置(基本的には特別図59-183149 号公報に記載されている。)の展略的版画図、

第6図は、上記従来例の編部の模式的斯面図で

101 • • - 店板

102、103、104 • • • • 絶縁層

105 、 105 \* • • 连光层

108 ・・・フォトダイオード

107 · · · 回路:雄

108 • • • 妻子分離飢燥

代理人 升理士 山 下 復 平

